

産総研出願特許公開情報

出願内容は、産総研の特許検索システム(IDEA)からご覧になれます。

産総研が保有する技術、ノウハウの技術移転につきましては、知的財産部 技術移転室にご相談下さい。

産総研 イノベーション推進本部 知的財産部 技術移転室 TEL. 029-862-6158 FAX. 029-862-6159
mail. aist-tlo (@m.aist.go.jp を付けてください)

2012年 1月公開分 (55件)

No.	公開番号	発明の名称	出願人
1	特開2012-000650	容器	エヌジーケイ・アドレック株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
2	特開2012-001000	反射防止構造を有する光学素子用成型型及び光学素子	独立行政法人産業技術総合研究所
3	特開2012-001448	フッ素化合物の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
4	特開2012-001753	アルミニウム金属またはアルミニウム合金の表面に微細構造を形成する方法	独立行政法人産業技術総合研究所
5	特開2012-001755	軽量で耐酸化性に優れる高熱伝導性硬質材料及びその作製方法	独立行政法人産業技術総合研究所
6	特開2012-001865	繊維状複合材料及びその製造方法、並びに繊維状複合材料を用いた繊維部材及び機能性デバイス	独立行政法人産業技術総合研究所
7	特開2012-002067	DPF不具合検出方法及び装置並びに排出ガス微粒子検出装置	日立オートモティブシステムズ株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
8	特開2012-002552	電子顕微鏡用試料作製方法	独立行政法人産業技術総合研究所
9	特開2012-002835	エレクトロクロミック表示デバイス及び多色表示デバイス	株式会社船井電機新応用技術研究所 川研ファインケミカル株式会社 船井電機株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
10	特開2012-004198	キャパシタ用電極及びキャパシタ	住友電気工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
11	特開2012-004626	スペクトル拡散通信システム	独立行政法人産業技術総合研究所
12	特開2012-005394	構成型プロモーター	独立行政法人産業技術総合研究所
13	特開2012-005946	スプレーガン用フード及びスプレーガンユニット	株式会社 林塗装工業所 独立行政法人産業技術総合研究所
14	特開2012-006776	ケイ素酸化物薄膜とその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
15	特開2012-006810	リチウムシリケート系化合物の製造方法	株式会社豊田自動織機 独立行政法人産業技術総合研究所
16	特開2012-006834	プルシアンブルー型金属錯体超微粒子、その分散液、及びそれらの製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所

No.	公開番号	発明の名称	出願人
17	特開2012-006914	イリジウム錯体の製造方法ならびに製造されたイリジウム錯体からなる発光材料	独立行政法人産業技術総合研究所
18	特開2012-007143	アシル化リグニンを用いたエポキシ樹脂組成物及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
19	特開2012-008353	光制御素子	独立行政法人産業技術総合研究所
20	特開2012-008430	光導波路素子、光集積回路、光ゲートスイッチ及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
21	特開2012-009903	半導体不揮発性記憶素子及びその製造方法	セイコーN P C株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
22	特開2012-011478	微小構造体及び微細パターンの形成方法	独立行政法人産業技術総合研究所
23	特開2012-011493	生分解性高分子材料のパターニング方法	独立行政法人産業技術総合研究所
24	特開2012-012247	酸化物超電導薄膜製造用の原料溶液及びその製造方法	住友電気工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
25	特開2012-012267	アルミニウムケイ酸塩複合体の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
26	特開2012-012288	-LIT型合成アルミノシリケート、-LIT型メタロシリケート及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
27	特開2012-012334	固定化タンパク質および固定化タンパク質作製用活性化担体	株式会社 京都モノテック 独立行政法人産業技術総合研究所
28	特開2012-012673	スカンジウムアルミニウム窒化物膜の製造方法	株式会社デンソー 独立行政法人産業技術総合研究所
29	特開2012-013527	分光光度計	学校法人慶應義塾 独立行政法人産業技術総合研究所
30	特開2012-013576	植物油成分中の測定対象とする酵素の活性化の測定方法	独立行政法人産業技術総合研究所
31	特開2012-014918	コロナ放電装置およびその利用	国立大学法人名古屋大学 竹田印刷株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
32	特開2012-015211	不揮発性半導体記憶装置	シャープ株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
33	特開2012-015251	光電変換素子及び太陽電池	国立大学法人大阪大学 独立行政法人産業技術総合研究所
34	特開2012-015427	多バンド超伝導体及び該超伝導体を用いた超伝導デバイス並びに該超伝導体の作成方法	独立行政法人産業技術総合研究所
35	特開2012-016322	燃焼排ガス中の二酸化炭素を利用した圧カスイング法による園芸用施設への二酸化炭素供給装置	奈良県 大阪瓦斯株式会社 日本軽金属株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所

No.	公開番号	発明の名称	出願人
36	特開2012-016351	蛋白質固定化用担体、固定化蛋白質及びそれらの製造方法	日揮触媒化成株式会社 日揮株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
37	特開2012-016378	医療廃棄物加熱処理装置および医療廃棄物加熱処理方法	有限会社セイム 独立行政法人産業技術総合研究所
38	特開2012-016701	揮発性有機化合物のガス定量発生装置	日立化成工業株式会社 シグマアルドリッチジャパン株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
39	特開2012-016782	人間型歩行ロボット用脚とその足	独立行政法人産業技術総合研究所
40	特開2012-016875	透明不燃材及びその製造方法	株式会社宮城化成 独立行政法人産業技術総合研究所
41	特開2012-017301	シクロヘキセノン類及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
42	特開2012-017302	1,5-ジケトン類及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
43	特開2012-017303	β -D-グルコピラノシルアミン誘導体組成物からなる中空繊維状有機ナノチューブの外径制御製造方法及び該方法で得られる外径が制御された中空繊維状有機ナノチューブ	東亜合成株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
44	特開2012-017373	炭化水素の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
45	特開2012-017527	脆性材料の微粒子の観察方法	独立行政法人産業技術総合研究所
46	特開2012-018298	回路基板の製造方法及び製造装置	株式会社アフィット 独立行政法人産業技術総合研究所
47	特開2012-018428	光モジュール	株式会社フジクラ 日本特殊陶業株式会社 富士ゼロックス株式会社 住友電気工業株式会社 日本電気株式会社 日立化成工業株式会社 ヒロセ電機株式会社 イビデン株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
48	特開2012-018592	配列解析装置、配列解析方法およびコンピュータプログラム	独立行政法人産業技術総合研究所
49	特開2012-019067	回路基板の製造方法及び製造装置	株式会社アフィット 独立行政法人産業技術総合研究所
50	WO2010/005071	パスワード認証方法	独立行政法人産業技術総合研究所

No.	公開番号	発明の名称	出願人
51	WO2010/010674	フコース α 1→6特異的レクチン	株式会社J-オイルミルズ 国立大学法人静岡大学 独立行政法人産業技術総合研究所
52	WO2010/010859	キャピラリー電気泳動法による分析装置および分析方法	アークレイ株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
53	WO2010/010956	薄膜太陽電池の製造装置および製造方法、ならびに薄膜太陽電池	株式会社アルバック 独立行政法人産業技術総合研究所
54	WO2010/013771	ユニバーサルな核酸プローブセットおよびその使用方法	日鉄環境エンジニアリング株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
55	WO2010/024378	酸化ケイ素薄膜または酸化ケイ素化合物薄膜の製造方法およびこの方法で得られる薄膜	独立行政法人産業技術総合研究所